21 ラインレーザ変位計を用いた逐次多点形状測定法に関する研究

阿部 剛

1 目 的

近年、機械部品や金型などを納入する際に、図面指示 精度を保証するために測定結果の添付を指示するケース が増加している。その要因として、部品の発注の国際化 や設計規格の国際基準導入が挙げられる。これらに対応 するためには、費用や時間がかかりコスト高を招くため、 簡易な計測システムとして、機上計測が注目されている。

既存の機上計測は、工作機械の主軸にセンサを取り付 け、加工物の測定を行う。測定結果は、センサの出力値 と工作機械の座標値によって算出される。しかし、工作 機械の座標値には、真直度誤差などが含まれるため、算 出された測定結果に誤差が含まれることは避けられない。 工作機械の真直度誤差を取り除く方法として、逐次2点 真直度測定法¹⁾がある。本研究では、この手法を多点へ 拡張した、逐次多点形状測定法(Sequential Multi-Point Method 以降 SMPM と記す)を提案し、ラインレーザ 変位計を用いて、実験検証を行った。本報ではその結果 について報告する。

2 測定原理と実験

2.1 逐次多点形状測定法(SMPM)の原理

図1に原理を示す。センサの個数をm個とすると、K 番目の位置において、m個の距離データ y^{K_j} (*j=1~m*)を 得る。同時に図中灰色の三角で示される隣り合う 2 つ のセンサの差で算出される m-1 個の相対変位 ΔY^{K_j} (*j=1~m-1*)を得る。所定のセンサ間隔で測定を行うと、 同じ箇所の相対変位を最大で m-1 個得ることができる。 これら相対変位を加算平均した結果 ΔY_K は次に示す式 で計算される。

$$\Delta Y_{K} = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^{m-1} \Delta Y_{m-i}^{K+i-(m-1)} \cdot \cdot \cdot (1)$$

以上より算出した Δ YK 群を連結することにより、測定 対象形状を求める。

2.2 実験装置及び実験方法

機上加工及び計測には、高速切削加工機(ASV400, 東芝機械)を、比較測定のために三次元測定機 (PRISMO5,カールツアイス)を使用した。センサの データ間隔 33µm 毎に測定が行えるように、テーブル 送り速度とラインレーザセンサのトリガ時間を制御した。 計算処理は、最大で 800 測定点の中から任意の点数 m 個を、データ群中央からm/2個ずつ抽出し算出した。



因1 赵氏多杰形状菌足齿9

2.3 精度検証実験

図2に示す**Φ20mm**の精密シリンダゲージを用いて、 精度検証を行った。



図2 精密シリンダゲージと検証実験

シリンダゲージを図2中に示すラインレーザセンサの ラインに沿った方向に、測定を行った。測定条件は、① テーブル送り:66 mm/分、②トリガ時間:30 m 秒、③ SMPM で使用したデータ個数:500 点、④測定時間: 24.5 秒で行った。測定誤差の結果を図3に示す。



図3上のグラフは、測定対象形状を表し、下のグラフ は測定誤差を表す。グラフ中の点線はラインレーザセン サの生データ、実線は SMPM の計算処理を行った結果 である。誤差の RMS 値は 7.89 µ m から 3.12 µ m に半 減しており、本手法の有効性が確認できた。

2.4 ケーススタディ

機械加工を行ったアルミニウム合金に対して計測実験 を行った。図4に測定形状及び測定方向を示す。測定条 件は2.3節と同じである。図5に、測定誤差の比較結 果を、部位ごとの測定誤差比較を表1に示す。上のグラ フは、三次元測定機で計測した対象モデルの形状データ を表し、下のグラフは測定誤差を表す。誤差の RMS 値 が平坦部と円筒部で低減していたが、傾斜部では増加が 見られた。傾斜部において、レーザの反射光が検出され ないことがあり、測定結果に悪影響を与えていると思わ れる。



図5 測定誤差比較結果

表 1	部位ご	との測定誤差比較

Measurement error deviation $RMS[\mu m]$					
	全体	平坦部	傾斜部	円筒部	
測定データ	22.06	25.01	34.85	13.25	
SMPM500点	20.79	9.75	43.00	12.06	

3 結果と考察

表面性状が測定結果に与える影響に関して検証するために、シリンダゲージと加工面の平坦部を三次元表面構造解析顕微鏡装置(NewView6300, Zygo 社)で比較測定を行った。図6に測定結果を示す。

どちらも、平均粗さ Ra、最大高さ PV ともに差異は 見られなかった。そこで、ラインレーザの測定範囲に当 たる図6中の点線四角で囲んだ領域で比較を行った。図 7に拡大した表面性状を示す。

表面性状のパラメータでは差異が見られなかったが、 ラインレーザ幅の範囲では、シリンダゲージの方が均質 で、加工面の方は不均質であった。センサはこの範囲で、 測定値の検出を行うため、測定誤差の増大が引き起こさ れたと考えられる。



図6 表面性状の比較測定結果

精密シリンダゲージ

加工面

エリアサイズ: 500 μm x 40 μm

図7 ラインレーザ幅での表面性状比較

4 結 論

逐次 2 点真直度測定法を拡張した、逐次多点形状測 定法 (SMPM)を考案した。ラインレーザ変位計を用い たオンマシン計測装置で本手法の有効性の検証を行った。 以下のことが明らかになった。

- 1)測定精度検証実験の結果より、本手法の有効性が確認 できた。
- 2)レーザ幅が有限であることに起因する誤差要因が確認 できた。

参 考 文 献

田中 宏明、佐藤 壽芳、関口 久夫、大堀 真敬:逐次 2 点真直度測定法の実用化に関する基礎研究、日本機械学會論文集.C編 47(423),1484-1492,(1981)

(文責 阿部 剛)(校閲 福地雄介)